

Министерство образования и науки Российской Федерации



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ЭКЗ. № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КАФЕДРЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СВЧ
НА БАЗЕ АО "НПЦ "АЛМАЗ-ФАЗОТРОН"**

П 1.38.02 – 2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО факультетом нано и биомедицинских технологий СГУ

2 УТВЕРЖДЕНО на заседании Ученого совета СГУ от 25.10.16г. протокол №

9

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 25.10. 2016 г.

4 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН П 1.38.02 – 2011 «Положение о базовой кафедре «Твердотельная электроника СВЧ», утвержденного приказом ректора от 07.12.2011 г. № 862-В.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок деятельности кафедры твердотельной электроники СВЧ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – Университет) на базе акционерного общества "Научно-производственный центр "Алмаз-Фазотрон" (АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН") (далее – Кафедра, Базовая кафедра).

1.2 Кафедра является учебно-научным подразделением Университета, входящим в состав факультета нано- и биомедицинских технологий. *ув. 1
ш.ч. 1*

1.3 Кафедра создана на основании решения ученого совета Университета (протокол от 21.09.2010 года № 9) на базе ЗАО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» (с 26.03.2015 г. ЗАО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» реорганизовано в АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН") с целью повышения качества подготовки специалистов в области электроники и нанoeлектроники.

1.4 Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, Указами Президента Российской Федерации, нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, договором о создании кафедры твердотельной электроники СВЧ на базе АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН", настоящим Положением.

1.5 Базовая кафедра использует помещение, предоставляемое на базе АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН", расположенное по адресу: г. Саратов, Проспект Строителей, д.1.

2 Структура и состав Базовой кафедры

2.1 Структуру и состав (штатное расписание) Базовой кафедры утверждает ректор Университета по представлению декана факультета нано- и биомедицинских технологий. *ув. 1
ш.ч. 2*

3 Основные цели, задачи и функции Базовой кафедры

3.1 Основной целью функционирования Базовой кафедры является совершенствование образовательного процесса на основе усиления связей Университета с коммерческими и некоммерческими организациями и привлечение высококвалифицированных преподавателей–практиков из сфер науки и бизнеса.

Базовая кафедра создается в целях практической подготовки обучающихся по направлениям высшего образования: 11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника» - программа подготовки бакалавров; 11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника» - программа подготовки магистров; 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 03.06.01 «Физика и астрономия» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, путем реализации части образовательных программ, направленных на формирование, закрепление и развитие профессиональных компетенций этих направлений.

Целями деятельности Базовой кафедры являются:

- предоставление студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам и молодым ученым знаний в области электроники и нанoeлектроники на основе тесной связи учебного процесса и научных исследований, различных аспектов практической деятельности (управленческой, организационной, финансовой и др.);

- организация и проведение занятий в инновационных формах по актуальным проблемам науки, управлению инновациями в наукоемких технологиях, менеджменту высокотехнологичного инновационного производства и бизнеса ведущими специалистами–практиками в соответствующих областях;

- развитие научно-исследовательских работ по направлению деятельности Базовой кафедры с привлечением студентов, аспирантов и преподавателей Университета;

- организация и проведение учебных и производственных практик в целях профессиональной ориентации студентов.

3.2 Задачи, стоящие перед Базовой кафедрой, определяются целями и содержанием ее деятельности. Базовая кафедра выступает как составляющая образовательной системы в Университете, обеспечивая интеграцию высшего образования и практической деятельности в области электроники и нанoeлектроники.

3.3 Главной задачей Базовой кафедры является организация и осуществление учебной, научной и методической работы на этапе специальной профессиональной подготовки в рамках образовательных программ по направлениям высшего образования: 11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника» - программа подготовки бакалавров; 11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника» - программа подготовки магистров; 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 03.06.01 «Физика и астрономия» - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых на факультете нано- и биомедицинских технологий Университета.

3.4 В функции Базовой кафедры входит:

- чтение лекций, проведение семинаров и практических занятий на рабочих местах на базе АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН" с использованием инновационных форм занятий, включающих авторские спецкурсы, индивидуальные консультации, содержание которых отвечает современным научным достижениям в области электроники и нанoeлектроники;

- проведение учебных и производственных (включая преддипломную) практик на базе АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН";

- проведение методической работы по разработке в рамках федеральных государственных образовательных стандартов новых учебных планов, рабочих программ новых учебных курсов (преподавание которых обеспечивает Базовая кафедра и содержание которых может совершенствоваться и изменяться ежегодно), а также учебно-методических комплексов в целом;

- разработка и издание учебных пособий;

- организация научно-исследовательской работы студентов под руководством ведущих ученых, активно работающих в науке, а также организация научного руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов и магистрантов;

- проведение совместных научных мероприятий (конференций, семинаров, школ и т.п.) по приоритетным научным направлениям;

- организация и проведение инновационных форм всех видов учебных занятий со студентами;

- совершенствование методики преподавания, издание учебной и научной литературы.

Функциональное содержание деятельности Базовой кафедры отражается в плане работ по проведению учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационной деятельности, составляемом на текущий учебный год.

4 Организация деятельности Базовой кафедры

4.1 Базовую кафедру возглавляет заведующий, который в установленном порядке избирается на должность на Ученом совете Университета.

4.2 Права и обязанности заведующего Базовой кафедрой определяются должностной инструкцией.

4.3 Состав Базовой кафедры определяется штатным расписанием, исходя из учебных планов подготовки специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по специальностям и направлениям, реализуемым на факультете нано- и биомедицинских технологий Университета.

4.4 Вопросы работы Базовой кафедры обсуждаются на ее заседаниях, на заседаниях *Ученого* Ученого совета факультета нано- и биомедицинских технологий Университета, Ученого *Ученого* совета Университета.

4.5 Заведующий Базовой кафедрой включается в число членов Ученого совета факультета нано- и биомедицинских технологий.

4.6 Права, обязанности и ответственность сотрудников Базовой кафедры, включая заведующего, определяются должностными инструкциями Университета.

5 Взаимодействие с другими структурными подразделениями

5.1 В ходе реализации своих задач и функций Базовая кафедра взаимодействует с другими подразделениями Университета в рамках полномочий, определенных настоящим положением, приказами и распоряжениями ректора Университета.

6 Ответственность Базовой кафедры

6.1 Ответственность коллектива Базовой кафедры за решение возложенных задач, за трудовую и учебную дисциплину реализуется через ответственность ее заведующего и сотрудников, согласно должностным инструкциям.

7 Реорганизация и ликвидация Базовой кафедры

7.1 Базовая кафедра создается, реорганизуется, переименовывается или ликвидируется на основании решения Ученого совета Университета:

Руководитель разработки,
декан факультета нано- и
биомедицинских технологий, профессор



личная подпись, дата С.Б. Вениг

СОГЛАСОВАНО


Генеральный директор АО «НПЦ
«АЛМАЗ-ФАЗОТРОН»


личная подпись, дата А.М. Славутин


Проректор по учебно-методической
работе СГУ


личная подпись, дата Е.Г. Елина

Начальник юридического отдела


личная подпись, дата Э.Л. Гизатулин

Нормоконтроль:
зам. руководителя центра менеджмента
качества


личная подпись, дата Е.Н. Дубовская

Извещение № 1	Обозначение документа	Наименование документа	Лист	Листов
	П 1.38.02 – 2016	Положение о кафедре твердотельной электроники СВЧ на базе АО «НПЦ «АЛМАЗ-ФАЗОТРОН»	1	1
№ приказа	Структ. подразд., выпускающее извещение	Причина изменения		
538-8	Центр менеджмента качества	Решение Ученого совета от 19.10.2021, протокол №11		
Срок изм.	Содержание изменения			
19.10.2021				

По тексту положения слова «факультет nano- и биомедицинских технологий» заменить на «институт физики» в соответствующем падеже.

Изм. 2

В пункте 2.1 слова «декана факультета nano- и биомедицинских технологий» заменить на «директора института физики».

Изм. 3

В пункте 3.4 слова «- проведение учебных и производственных (включая преддипломную) практик на базе АО "НПЦ "АЛМАЗ – ФАЗОТРОН"» заменить словами «- осуществление практической подготовки обучающихся в рамках освоения дисциплин, направленных на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также при прохождении учебных и производственных практик».

Составил	Проверил	Изменение внес
Дубовская Е.Н.	Ворошилов С.А.	Басергек С.А.
25.10.21	25.10.2021	19.10.2021
Дубовская Е.Н.	<i>[Подпись]</i>	Басергек
Применяемость	Разослать	Приложение
	В соответствии с листом регистрации получения учтенных экземпляров копий внутреннего нормативного документа	